PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-163536

.....

(43)Date of publication of application: 19.06.1998

(51)Int.CI.

H01L 33/00 G09F 9/30 GO9F 9/33

(21)Application number: 08-316688

(71)Applicant: SHARP CORP

(22)Date of filing:

27.11.1996

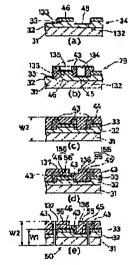
(72)Inventor: KATSURA YOSHINORI

(54) LED DISPLAY APPARATUS AND MANUFACTURE THEREOF

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an LED display apparatus and manufacture thereof which has a simple structure and is efficiently producible.

SOLUTION: An n-type layer 32 is coupled with a p-type layer 33, a part of which is removed, chip electrodes 45, 46 are formed on the layers 32 and 33, and electrically insulated regions 34 are formed on the chip electrodes 45, 46 while leaving upper spaces 134, 135, respectively, which are then filled with a conductive resin applied by a squeegee and the resin is heated to harden, thereby forming a conductive resin layer 44. Part of this resin 44 is removed to form connection electrodes 155, 155 for equalizing the heights W2 of element contact planes 136, 137 of all the LED elements. This allows all the LED elements to be mounted at once to produce an LED display apparatus.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

14.02.2000

Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

3342322 [Patent number] 23.08.2002 [Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-163536

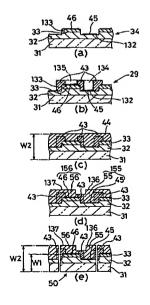
(43)公開日 平成10年(1998)6月19日

(51) Int. Cl. °	識別記号	FΙ		
HOIL 33/00		H01L 33/00	N	
			Е	
G09F 9/30	360	G09F 9/30	360	
9/33		9/33		
HOIL 27/15		HO1L 27/15	В	
		宋音音求	未請求 請求項の数7 OL (全10)	百)
		H 22.11771	7(-may-) may- 7(
(21)出願番号	特顧平8-316688	(71)出願人	000005049	
	10 mg 1 0 010000	(11) [34,494)	シャープ株式会社	
(00) 나 5중 다	平成8年(1996)11月27日		大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号	
(22) 出顧日	平成 8 平(1990) 11月 21日	(72) 発明者	•	
		(17) 76 9714	大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号	٠,
			ャープ株式会社内	
		(24) (2 00 4	弁理士 西教 圭一郎	
		(74)代理人	开理工 四教 主一郎	

(54) 【発明の名称】 LED表示装置およびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 簡易な構成で、能率的に製造できるLED表示装置およびその製造方法を提供する。



【特許請求の範囲】

p型層およびn型層が接合し、接合方向 【請求項1】 の一方側に各層のチップ接続面をそれぞれ有するLED チップ部と、

各チップ接続面上に、索子接続面の高さが一致するよう にそれぞれ形成されて、LEDチップ部と共にLED素 子を構成する接続電極と、

複数のLED素子の接続電極がそれぞれ対面して接続さ れた配線を有する配線基板とを含んで構成されるLED 表示装置において、

複数のLED素子のLEDチップ部の厚みが異なる場合 も、案子接続面の高さは等しいことを特徴とするLED 表示装置。

【請求項2】 前記接続電極の周囲には、電気絶縁部が 形成されることを特徴とする請求項1記載のLED表示

[請求項3] 複数のLED素子は、それぞれ青、赤お よび緑色光を発することを特徴とする請求項1記載のL ED表示装置。

【請求項4】 接合したn型層およびp型層を基板に形 20 成した後、一方の層の一部を除去して、接合方向の一方 側にそれぞれ露出する各層のチップ接続面を有するLE Dチップ部を形成する工程と、

各チップ接続面上に素子接続面の高さが等しい接続電極 を形成する工程と、

基板を分割して、複数のLED素子を形成する工程と、 各LED素子の接続電極を、配線基板上の配線に対面さ せて接続する工程とを含むことを特徴とするLED表示 装置の製造方法。

【請求項5】 前記接続電極を形成する工程において、 チップ接続面上の上部空間を除くように電気絶縁部を形 成した後、上部空間に導電性の材料を埋め込んで接続電 極を形成することを特徴とする請求項4記載のLED表 示装置の製造方法。

(請求項6) 前記導電性材料として導電性樹脂を用 い、スキージによって塗布した後、電気絶縁部上の導電 性樹脂を除去することを特徴とする請求項5記載のLE D表示装置の製造方法。

p型層およびn型層の材料が異なり青、 【請求項7】 赤および緑の3色発光用のLEDチップ部を個々に形成 40 した後、各LEDチップ部のチップ接続面上に、それぞ れ素子接続面の高さが等しい接続電極を形成して、各し ED素子を形成して、配線基板上に配置することを特徴 とする請求項4記載のLED表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、複数のLED (Li ght Emitting Diode; 発光ダイオード) 索子を含んで構 成されるLED表示装置およびその製造方法に関し、と よびその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】 LED索子は、一般にpn接合のダイオ ードであり、材料や製造方法により様々な色の発光を呈 するものがある。この様々な発光色のLED緊子を用い て表示画素を構成することによって、単色表示やカラー 表示のLED表示装置が製造される。LED表示装置 は、他のCRT (Cathode Ray Tube:プラウン管) や液 晶などの表示装置に比べて、表示単位すなわちLED素 10 子が大きく、100インチ以上の大画面表示として用い られることが多い。

【0003】一方で、100インチ以下の表示装置を製 造して、CRTや液晶の表示装置と同等かそれ以上の品 位を得るために、すなわち画素の精細度、輝度またはコ ントラストなどの品位を得るために、LED素子を小さ くするか、またはLED素子を密集させて実装する必要 がある。LED表示装置の構成画素となるLED素子 は、たとえば500μm×500μm×500μm以下 の大きさにする必要がある。

【0004】実装の方法については、LED素子の電極 がpn接合の両側にあるようなものは、通常、一方の電 極が導電性接着剤で固定接続され、もう一方の電極はワ イヤポンディングされて実装される。また、pn接合の 片側だけに電極が形成されたLED素子は、以下のよう にして実装される。

【0005】図14 (a) は従来技術のLED表示装置 を構成するLED素子20の構造を示す平面図であり、 図14(b)は図14(a)の切断面線A-Aから見た 断面図である。LED素子20は、基板1上にn型層2 およびp型層3がこの順番に積層され、n型層2および p型層3の一部がエッチングによって除去されて、n型 層2が露出している。露出した n型層2上には電極5が 形成され、残余のp型層3上には電極6が形成されてお り、電極5および電極6の表面は、ともに基板1に関し て同じ側を向いている。

【0006】図15は図14のLED素子20のワイヤ ボンディングによる実装構造を示す断面図である。LE D素子20の電極5および電極6は、配線基板7に対面 する向きと反対向きに配置され、電極5および電極6は 配線基板7のカソード電極9およびアノード電極10 に、Au線などを用いてそれぞれワイヤボンディングさ れる。

【0007】図16はLED素子20のバンプ15およ びパンプ16による実装構造を示す断面図である。パン プ15およびパンプ16はAuなどから成り、電極5お よび電極6上に、個々のLED素子20ごとに蒸着した り、ポール状に成型したものを接着したりした後に、配 線基板7上のカソード電極9およびアノード電極10に 接続される。接続は、異方導電性樹脂または絶縁性樹脂 くにLED索子の実装に特徴を有するLED表示装置お 50 などから成る接着剤13を隙間に塗布して加圧固定する

ことによって行われる。LED索子20が配線基板7上 に配置される向きは図15とは逆向きで、バンプ15お よびバンプ16が配線基板7に対面するように配置され る。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】図15のワイヤボンディングによる実装構造では、個々のLED素子20ごとにワイヤボンディングする必要があり、LED表示装置の製造工程において非能率的である。また、ワイヤボンドが2本も必要であり、かなりの場所をとるのでスペー 10スの利用効率が悪い。

【0009】図16のバンブ15およびバンブ16を介在させた実装構造では、ワイヤボンディングが不要で、スペースの利用効率が良い反面、バンブ15およびバンブ16を含むLED索子20の厚み、すなわち基板1底面からバンブ15およびバンブ16表面までの長さを高精度に制御できない。この長さが制御できないと、確実な実装が困難である。また、図16のLED案子20を複数個用いて、LED表示装置を製造しようとしても、LED索子の厚みを制御できないと、これらを同時に実20装できなくなり、製造工程は非能率的である。

【0010】本発明の目的は、簡易な構成で、能率的に 製造できるLED表示装置およびその製造方法を提供す ることである。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明は、p型層および n型層が接合し、接合方向の一方側に各層のチップ接続 面をそれぞれ有するLEDチップ部と、各チップ接続面 上に、素子接続面の高さが一致するようにそれぞれ形成 されて、LEDチップ部と共にLED素子を構成する接 30 統電極と、複数のLED素子の接続電極が、それぞれ対 面して接続された配線を有する配線基板とを含んで構成 されるLED表示装置において、複数のLED素子のL EDチップ部の厚みが異なる場合も、素子接続面の高さ は等しいことを特徴とするLED表示装置である。本発 明に従えば、LED素子ごとにLEDチップ部の厚みは 異なるが、素子の接続電極の厚みが調整されて、素子接 統面の高さが等しくなっている。これによって、LED 素子を配線基板に接続し易くなり、複数のLED素子を 一括して接続できる。また、各LED素子の素子接続面 40 の高さが等しいので、平坦な表示面が実現して見やすい 表示装置となる。さらに、LED表示装置を構成する複 数のLED素子は、それぞれの接続電極を配線基板上の 配線に対面させて接続されており、ワイヤボンドのよう に光を遮るものがないので、効率よく光を取り出すこと

【0012】また本発明は、前記接続電極の周囲には、電気絶縁部が形成されることを特徴とする。本発明に従えば、比較的厚みの厚い接続電極の周囲に電気絶縁部が形成されているので、接続電極を周囲から電気的に確実 50

に絶縁することができ、LED表示装置の動作に関する 信頼性を向上することができる。

【0013】また本発明は、複数のLED案子は、それぞれ青、赤および緑色光を発することを特徴とする。本発明に従えば、材料を様々に変えて発光色の異なる3種類のLED案子が形成され、3種類ともに案子接続面の高さが等しい構成となる。すなわち、発光色の違いによる材料等の違いによって、3種類のLEDチップ部の厚みが異なることが多いが、接続電極の厚みを調整することで、3種類のLED案子の案子接続面の高さを等しく揃えることができる。

【0014】また本発明は、接合したn型層およびp型層を基板に形成した後、一方の層の一部を除去して、接合方向の一方側にそれぞれ酸出する各層のチップ接続面を有するLEDチップ部を形成する工程と、各チップ部を形成する工程と、各チップ部を形成する工程と、各手のでは投続である。上で表示を分割して、複数のLED素子を形成する工程と、各LED素子の接続電極を、配線基板上の配線に対面させて接続する工程とを含むことを特徴とすることを特徴とすることを特徴とすることができる。よって、LED素子を配線基板に容易に接続できるようになり、複数のLED素子を一括してきることができるようになり、複数のLED素子を一括してきることができる。とかできるようになり、複数のLED素子を一括してきることができ、能率的にLED表示装置を製造できることができ、能率的にLED表示装置を製造できることができる。

【0015】また本発明は、前記接続電極を形成する工程において、チップ接続面上の上部空間を除くように電気絶縁部を形成した後、上部空間に導電性の材料を埋め込んで接続電極を形成することを特徴とする。本発明に従えば、比較的厚みの厚い接続電極の周囲に、電気絶縁部を形成するので、接続電極を周囲から電気的に確実に絶縁できる。また、電気絶縁部を形成した後に接続電極を形成するので、さらに電気的な絶縁を確実にすることができる。これにより、LED表示装置の動作に関する信頼性が向上する。

【0016】また本発明は、前記導電性材料として導電性樹脂を用い、スキージによって塗布した後、電気総縁部上の導電性樹脂を除去することを特徴とする。本発明に従えば、スキージを用いて導電性樹脂を塗布することで、複数のLED素子の素子接続面の高さが、すべて等しい接続電極を形成することができる。また、電気絶縁部上に塗布された導電性樹脂を除去することによって、接続電極の間の絶縁を確実にすることができる。

【0017】また本発明は、p型層およびn型層の材料が異なり青、赤および緑の3色発光用のLEDチップ部を個々に形成した後、各LEDチップ部のチップ接続面上に、それぞれ案子接続面の高さが等しい接続電極を形成して、各LED素子を形成して、配線基板上に配置す

ることを特徴とする。本発明に従えば、材料を様々に変 えて発光色の異なる3種類のLED素子を形成して、3 種類ともに素子接続面の高さを等しくする。すなわち、 材料等の違いによってLEDチップ部の厚みが異なるこ とが多いが、素子接統面の高さが等しい接続電極を形成 するので、これに合わせて素子電極の厚みが調整され る。よって、3種類のLED素子の素子接続面の高さを 揃えることができ、複数のLED素子を配線基板に一括 して接続でき、能率的にLED表示装置を製造すること ができる。

[0018]

【発明の実施の形態】本発明の一実施形態であるLED 表示装置およびその製造方法を、以下のように図1~図 13を用いて説明する。まず図1~図8を用いて、LE D表示装置を構成するLED素子の製造方法とその構造 を説明する。このうち、図1~図5を用いて背色のLE D索子50を説明し、図6~図8を用いて赤色のLED 素子90を説明する。つぎに図9~図13を用いて、L ED素子を実装してLED表示装置を製造する方法とそ の構造を説明する。

【0019】なお、本実施形態のLED表示装置は、 青、赤および緑の3色発光用のLED素子から成り、カ ラー表示が可能である。緑色のLED素子については、 青色のLED素子50と同じ構造でもよいし、赤色のL ED素子90と同じ構造でもよい。各LED素子の大き さは、たとえば $300\mu m \times 300\mu m \times 300\mu m$ ほ どである。

【0020】 (青色LED素子) 図1は、青色LED素 子50の製造に用いられる半導体ウエハ30の層構造を 示す断面図である。半導体ウエハ30は、サファイア基 30 板31上にGaNバッファ層36、n型GaN層37、 n型GaAlN層38、GaInN発光層34、p型G aAlN層39およびp型GaN層40がこの順に積層 されたものであり、厚みはW1である。

【0021】なお、これ以降は説明の簡略化のために、 GaNバッファ層36、n型GaN層37およびn型G aAlN層38をまとめてn型層32とし、p型GaA IN層39およびp型GaN層40をまとめてp型層3 3とする。図2~図13においても同様に、n型層32 およびp型層33だけを描き、発光層34はn型層32 40 およびp型層33に比べて極めて薄いので、省略する。

【0022】図2(a)~図2(e)は、半導体ウエハ 30を用いて青色LED素子50を製造する工程を段階 的に示す断面図である。図2(a)では、半導体ウエハ 30の所定の領域をp型層33から発光層34を越えて n型層32の内部までエッチングで取り除き、またはダ イヤモンドプレードなどで切削することによって取り除 き、 n型層32のチップ接続面132を露出させ、残っ た p 型層 3 3 の表面をチップ接続面 1 3 3 とする。チッ

極45を蒸着することによって形成し、チップ接続面1 33上に同じくオーミックな金属薄膜のチップ電極46 を蒸着して形成する。両電極ともに全面にわたる電極と して、可能な限り電気抵抗の小さい特性を実現すること が望ましい。

[0023] 図2(b)では、図2(a)のエッチング 等によって積層方向の切断面に露出した発光層34、ま たはn型層32とp型層33との接合面を被覆するよう に、かつチップ電極45上に所定の形状の上部空間13 10 4を残し、チップ電極46上に所定の形状の上部空間1 35を残して、電気絶縁部43を形成する。上部空間1 34および上部空間135は、チップ接続面133から の高さを数10μmとする。電気絶縁部43は、光硬化 型の材料であり、たとえばエポキシアクリレートなどの モノマに感光剤を適宜混練したペースト状樹脂などから 成る。このような樹脂の所定量をメタルマスクなどを用 いて、一旦、全面に印刷塗布した後に、前述のような形 状の上部空間134および上部空間135が残るよう に、マスキングして似光して現像するフォトエッチング によって、電気絶縁部43を形成する。図2(a)およ 20 び図2(b)の工程によって、半導体ウエハ30の一部 を除去して、チップ質極45とチップ質極46と質気絶 縁部43とを形成したものを半導体ウエハ29とする。 【0024】図2(c)では、Agエポキシペーストま たはAuエポキシペーストなどの導電性樹脂が、半導体 ウエハ29の上部空間134および上部空間135を埋 めて、さらに電気絶縁部43を覆い隠すように印刷塗布 される。途布された導電性樹脂は加熱硬化されて導電樹 脂層44となるが、このときに、ウエハの反りを誘発し て後の工程に支障をきたすことがあるので、100℃~ 120℃程度で充分硬化して加熱収縮ができる限り小さ くなるように、導電性樹脂の組成は厳選される。

【0025】図2(d)では、電気絶縁部43上の導電 性樹脂層44の一部をダイヤモンドプレードなどで切削 して、電気絶縁部43の一部を露出させる。 すなわちハ ーフダイスであるが、このハーフダイスを行うことによ って、チップ電極45上に残った導電性樹脂層44の一 部を案子電極55とし、チップ電極46上に残った導電 性樹脂屬44の一部を素子電極56とする。ここで、チ ップ電極45と素子電極55とを合わせて接続電極15 5とし、チップ電極46と素子電極56とを合わせて接 続電極156とする。また、素子電極55の表面を素子 接続面136とし、素子電極56の表面を素子接続面1 37とする。

【0026】図2(e)では、半導体ウエハ29に電気 絶縁部43と接続電極155と接続電極156とを形成 したものを、フルダイスによって複数のLED素子50 に分割する。分割は、p型層33を切削することなく、 電気絶縁部43の一部が切削面上に露出するように切削 プ接続面132上に、オーミックな金属薄膜のチップ電 50 して行う。チップ電極45は素子電極55だけに、チッ

プ電極 46 は 案子電極 56 だけに電気的に接続される。 [0027] なお図 2(b) では、チップ接続面 132 およびチップ接続面 133 の電気絶縁部 43 によって被 優されない部分の面積を可能な限り広くして、この上に 形成される 案子電極 56 の電気的な 特性を確保することが好ましい。しかし一方で、図 2

(e) の工程では、索子電極55および索子電極56 が、それぞれチップ電極45およびチップ電極46だけに電気的に接続されるので、ハーフダイスは必ず電気絶縁部43を切削しながら行われる。その結果、電気絶縁 10部43は切削された端面に露出した形状になり、チップ電極45の電気絶縁部43によって被覆されない部分の面積はある程度狭くなり、切削のために必要な大きさの電気絶縁部43が確保される。電気絶縁部43の大きさは、索子電極の電気的特性と切削の精度とのパランスを考慮して、決定する必要がある。

【0028】また、電気絶縁部43を形成するときの樹脂の塗布厚については、図2(d)のハーフダイスによって、素子電極55と素子電極56とを分離するときに、誤ってp型層33を切削しないように、ダイヤモン20ドブレードの位置の精度を考慮する必要がある。たとえば、前述したように、p型層33表面より少なくとも数10μm以上高くなるような塗布厚が必要である。

【0029】また、図2(c)に示されるように、基板 31の底面から案子接続面136までの長さを、案子接 続面136の高さW2とする。同様に案子接続面137 の高さもW2である。導電性樹脂の塗布厚は、LED素 子50の厚みがW2に一致するように設定しなければならない。また、高さW2のばらつきは、±10 μ m以内に納まることが望ましい。半導体ウエハ30の厚みW1 30は、通常、場所によって±30 μ m程度のばらつきがあるが、後述する図3のスクリーン印刷法によって導電性 樹脂を塗布すれば、このばらつきは吸収されて、素子の厚みの精度は±10 μ mに抑えられる。

【0030】図3(a)~図3(d)はスクリーン印刷 法によって導電性樹脂を塗布する工程を示す断面図であり、これによって図2(c)の導電性樹脂層44を形成する。図3(a)では、図2(b)の半導体ウエハ29が吸着ステージ66に固定される。図3(b)では、適宜な厚さのステンレス製などのメタルマスク67を、半40 導体ウエハ29上に形成されたチップ電極46の表面、または電気絶縁部43に接触させて被覆する。メタルマスク67上の片隅に所定量の電極材料としてAgエポキシペーストなどの導電性樹脂塊44aを装填する。

[0031] 図3(c)では、吸着ステージ66上の半導体ウエハ29が固定される表面から常に高さW2だけ離れて、平行に移動できるステンレスプレードなどから成るスキージ68を用いて、導電性樹脂を半導体ウエハ29上に印刷塗布して導電性樹脂層44を形成する。なお、吸着ステージ66とスキージ68との距離、すなわ50

ちスキージの高さW2のばらつきは、前述したように \pm 10 μ m未満の精度で実現される。図3(d)では、メタルマスク67を半導体ウエハ29から分離して印刷を終了する。

[0032] このように図2および図3に示す製造方法によって形成されたLED素子50は、次の図4および図5に示すような構造となる。

【0033】図4はLED素子50の構成を示す斜視図であり、図5(a)は断面図であり、図5(b)は素子電極側から見た平面図であり、図5(c)は基板31側から見た底面図である。なお図5(a)の断面図は、図5(b)の切断面線B-Bから見た図である。

【0034】図4、図5(a)および図5(b)に示すように、素子電極55および素子電極56は電気絶縁部43によって電気的に絶縁されている。これら2電極はともに基板31の一方側に形成されていて、素子接続面136または素子接続面137の高さは、ともにW2である。基板31の他方側の底面には、図5(c)に示すように電極は形成されない。

【0035】上述した図2および図3の製造方法によれば、素子接続面136および素子接続面137が同じ高さW2であるような、接続電極155および接続電極156を有するLED素子50を形成することができる。また、複数のLED素子50は、半導体ウエハ29にまとめて形成された後に分割することによって得られるので、すべてのLED素子50の素子接続面の高さを等しくW2とすることができる。

【0036】(赤色LED素子)図6は、赤色LED素子90に用いられる半導体ウエハ230の層構造を示す断面図である。半導体ウエハ230は、n型層32、活性層34およびp型層33がこの順に接合して構成され、全体の厚みはW3である。図1の半導体ウエハ30との違いは、各層の構成材料が異なって厚みが異なり、絶縁性のサファイア基板31が存在しない点である。

[0037] 図7(a)~図7(e)は、半導体ウエハ230を用いて赤色LED素子90を製造する方法を示す断面図である。図7(a)および図7(b)では、図2(a)および図2(b)と同様に半導体ウエハ230の一部をエッチング等で取り除き、チップ電極45おびチップ電極46を形成し、電気絶縁部43を形成して、これを半導体ウエハ229とする。図7(c)では、図2(c)および図3と同様にスキージ68の高さをW2に設定して、導電性樹脂を塗布して導電性樹脂を2(d)および図2(e)と同様にして、導電性樹脂と2(d)および図2(e)と同様にして、導電性樹脂層44の一部を除去して、素子電極55および素子電極56を形成する。半導体ウエハ229上に電気絶縁部43と接続電極155と接続電極156とを形成したものを、複数のLED素子90に分割する。

【0038】図8は、赤色LED索子90の構造を示し

20

ており、図8 (a) は断面図であり、図8 (b) は案子 電極側から見た平面図であり、図8(c)はn型層32 側から見た底面図である。図8(a)は図8(b)の切 断面線C-Cから見た図である。これらはサファイア基 板1を除いて図5と同じ構造になっている。

【0039】上述した図7の製造方法によれば、図8に 示すように、半導体ウエハ230の厚みがW3となり、 図1の半導体ウエハ30の厚みW1とは異なることが多 いが、図2の青色LED素子50と同様に、素子接続面 とすることができる。

【0040】(緑色LED素子)緑色LED素子につい ては図示しないが、前述したとおり、青色LED案子5 0または赤色LED素子90と同じ構造を有する。各層 の材料等が異なってLEDチップ部の厚みが異なること が多いが、素子電極を形成する工程において、スキージ 68の高さをW2に設定して、素子接続面の高さをW2 に揃える。こうして、緑色LED素子の素子接続面の高 さは、背色LED素子50および赤色LED素子90の 素子接続面の高さW2と同一とすることができる。

【0041】 (LED素子の実装) このように製造され た青色LED索子50、赤色LED索子90および緑色 LED素子を以下に示すように実装してカラーLED表 示装置とする。

【0042】図9は青色LED素子50および赤色LE D素子90を実装した状態を示す部分断面図である。本 実施形態のLED表示装置となる部分は、図9のうちの 配線基板 7 7 と、配線基板 7 7 の上に形成されている配 線79~配線82と、配線79および配線80に接続さ れるLED素子50と、配線81および配線82に接続 30 されるLED素子90と、接着剤75とで構成される。 各LED素子の配線基板77への接続は、フェイスダウ ン型のポンディングであり、異方導電性樹脂などの接着 剤75によって、LED素子50およびLED素子90 が配線基板77に接着されて行われる。この後、下型7 2上にLED素子50およびLED素子90を搭載した 配線基板77を載せて、上型73を当接させて加圧およ び加熱して固定する。

【0043】下型72は、A1などで加工して平滑な載 置面を有し、加熱用のヒータの役割を有する。上型73 40 は、同様に平滑な押圧面を有し、LED素子50および LED素子90に当接する押圧面には緩衝材74が設け られている。緩衝材74はシリコンラバーなどの耐熱性 の材質から成り、厚さは数10 µm~数100 µm程度 である。この緩衝材74は、個々のLED案子の厚みの ばらつきが $\pm 10 \mu m$ 程度であるなら、ばらつきを吸収 して平坦な表示面を形成できるものである。

【0044】このように青、赤色のLED素子は同じ厚 みW2を有しており、互いに平行で平坦な2枚の型に挟 むことで、同時に圧着できる。緑色のLED素子につい 50

ても、図示していないが、同様に厚みW2が同じなので 同時に圧着できる。また、各色のLED素子が複数であ っても同様で、すべてのLED素子が同時に圧着でき る.

【0045】つぎに、配線基板77上での各色のLED 素子の配置関係を、以下の図10~図13を用いて説明 する。

【0046】図10は各LED素子の配置関係を示すL ED表示装置の部分平面図である。1個の青色LED素 136および素子接続面137のそれぞれの高さをW2 10 子50、1個の赤色LED素子90および1個の緑色L ED素子100は、1個の表示画素95を構成する。こ れら3種のLED素子はL字状に配置されて、それぞれ の接続電極の一方は同じ配線94に共通して接続され、 他方は別々の配線91、配線92および配線93に接続 される。このような複数の表示画素95が、配線基板7 7 上にマトリクス状に配列される。なお、図9の配線8 0 および配線82はともに配線94に相当し、図9の配 線79および配線81はそれぞれ配線91~配線93の いずれかに相当するものである。

> 【0047】図11は1個の表示画素95の電気的な構 成を示す回路図である。LED素子50、LED素子9 0およびLED素子100のそれぞれのカソード電極は 共通の配線94に接続され、アノード電極は別々の配線 91、配線92および配線93に接続される。このよう に、1個の表示画素95内において、各LED案子の一 方の接続電極に接続される配線を共有させることで、表 示装置を簡易な構成としている。

> 【0048】図12は、LED表示装置200の表示面 を示す平面図である。図12中の十文字の位置 Pに1個 の表示画素95が配置され、全体ではマトリクス状に3 2×16の表示画素が配列される。

> 【0049】図13は、LED表示装置200の電気的 構成を示す回路図である。X方向およびY方向は、配線 基板77上の互いに直交する2方向である。X方向に3 2個の表示画素、Y方向に16個の表示画素がマトリク ス状に配列される。 X方向に並ぶ1行の表示画案95内 のLED素子のカソード電極は、すべてX方向に延びる 1本の配線94に接続され、Y方向に並ぶ1列の表示画 素95内のLED素子のアノード電極はすべてY方向に 延びる3本の配線91、配線92および配線93にそれ ぞれ接続される。

> 【0050】本実施形態では、青、赤および緑の3色の LED素子から成り、カラー表示を行うLED表示装置 を示したが、青、赤および緑色の組み合わせに限るもの ではない。また、2色のLED素子から成るLED表示 装置でもよく、単色のものでもよい。 2色または3色の LED表示装置では、単色のものに比べて、各LED素 子の材料等が互いに異なり、各層の厚みも異なることが 多いが、素子接続面の高さはすべて等しくなる。

[0051] また、図1の半導体ウエハ30では7層構

造とし、図6の半導体ウエハ230では省略して3層構 造としたが、これに限らず、n型層32およびp型層3 3が含まれて発光する構造であればよい。

【0052】さらに、上述した青色以外の構造のLED 素子の材料およびその発光色としては、たとえば下記に 送げるようなものがある。LED素子90に示したn型 層32/p型層33の材料を、GaP/GaPとすると 赤色、黄緑色または緑色を発光するLED素子となる。 GaP/GaAsPとすると赤色、橙色または黄色を発 光するLED素子となる。また、GaAlAs/GaA 10 1Asとすると赤色を発光するLED素子となる。ただ し、GaAlAs/GaAlAsとした場合に限り、し ED索子のp型層33/n型層32の順とする。

【0053】しかし、これに限るものではなく、絶縁基 板上にp型層およびn型層が積層されたもの、n型基板 上にp型層を形成したもの、またはp型基板上にn型層 を形成したものなどであればよい。

[0054]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、複数のL ED素子の素子接続面の高さがすべて等しくなり、一括 20 る。 して同時に全LED素子を実装でき、簡易な構成で効率 よく光を取り出すことができ、装置の信頼性を向上する ことができる。

【0055】また本発明によれば、材料を様々に変えて 発光色の異なる3種類のLED素子が形成され、LED チップ部の厚みが異なっても、接続電極の厚みを調整す ることで、3種類のLED素子の素子接続面の高さを揃 えることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】青色LED素子50に用いられる半導体ウエハ 30 44 導電性樹脂層 30の層構造を示す断面図である。

【図2】半導体ウエハ30を用いてLED素子50を製 造する工程を示す断面図である。

【図3】スクリーン印刷法で導電性樹脂を塗布する工程 を示す断面図である。

【図4】 LED素子50の斜視図である。

【図5】図5 (a) はLED素子50の構成を示す断面 図であり、図5(b)は素子電極側から見た平面図であ り、図5 (c) は基板31側から見た底面図である。

【図6】赤色LED素子90に用いられる半導体ウエハ 40

230の層構造を示す断面図である。

【図7】半導体ウエハ230を用いてLED索子90を 製造する方法を示す断面図である。

【図8】図8は赤色LED素子90の構造を示してお り、図8(a)は断面図であり、図8(b)は素子電極 側から見た平面図であり、図8(c)はn型層32側か ら見た底面図である。

【図9】 青色LED索子50および赤色LED索子90 を実装した状態を示す断面図である。

【図10】配線基板77上でのLED素子の配置関係を 示す平面図である。

【図11】1個の表示画案95の電気的構成を示す回路 図である。

【図12】LED表示装置200の表示面を示す平面図 である。

【図13】 LED表示装置200の表示画素95および 配線の接続関係を示す図である。

【図14】図14 (a) は従来技術のLED素子20の 構造を示す平面図であり、図10(b)は断面図であ

【図15】 LED素子20のワイヤポンディングによる 実装構造を示す断面図である。

【図16】LED素子20のパンプ15およびバンプ1 6による実装構造を示す断面図である。

【符号の説明】

31 サファイア基板

32 n型層

33 p型層

43 電気絶縁部

50,90,100 LED素子

68 スキージ

77 配線基板

79~81,92~94 配線

132,133 チップ接続面

134,135 上部空間

136, 137 素子接続面

155, 156 接続電極

W2 素子接続面の高さ

